【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成18年5月11日(2006.5.11)

【公表番号】特表2002-506775(P2002-506775A)
【公表日】平成14年3月5日(2002.3.5)
【出願番号】特願2000-536651(P2000-536651)
【国際特許分類】
Ｂ６３Ｃ　9/08　(2006.01)
Ｂ６３Ｂ　35/58　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ６３Ｃ　9/12
Ｂ６３Ｂ　35/58

【手続補正書】
【提出日】平成18年3月13日(2006.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　作動可能に組み合わせた可膨張部材を膨らませるのに充分な量のガス状生成物を生成するようになっているインフレータ装置であって、第１ステージ・ガス源と、第１位置でこの第１ステージ・ガス源と流体連通し、第２位置で可膨張部材と流体連通する第２ステージ・ガス源とを包含し、前記第２ステージ・ガス源が、蒸発時に可膨張部材を膨らませるのに充分な量の液化ガスを含有し、第１ステージ・ガス源が、第２ステージ・ガス源内の液化ガスのほとんどすべてを蒸発させるに充分に高い温度で充分な量のガスを提供することができることを特徴とするインフレータ装置。